様式 1(VBL 様式 6)

名古屋大学微細加工 PF 利用申請書（新規／更新／変更）

Application Form for Nagoya Univ. Nanofabrication PF (New / Renew / Change)

年　　月　　日（Date.　　/　　/　　）

☐本事業で得た成果の公開に同意します．/ We accept to report the results obtained using this PF.
☐利用者全員，施設利用許可条件を遵守します．/ We all strictly observe the rules of PF facility usage.

研究課題／Research Theme		
利用者／User		職名／Title
所属機関／Affiliation		
住所／Address 〒		
電話番号／TEL	e-mail	
所属機関区分／Affiliation category ☐企業／Company，☐中小企業／Smaller company，☐大学／University ☐公的研究機関／National Institution，☐その他／Others		年齢層／Age group ☐ < 29，　☐ 30–39 ☐ 40–49，☐ >50
学内担当教員／Contact NU staff （報告書，装置利用を学内教員が担当する場合／If NU staff takes charge of the annual report & facility use）		
職名／Title	e-mail	
経費負担責任者／Supervisor		職名／Title
経費番号（学内のみ）／Budget No. (NU staff only) 【プロジェクト（PJ）経費】（原則 1~3 月は一般経費でお支払い頂きます．一般経費もご記入下さい．） PJ コード：　　所管コード：　　財源コード： 【一般経費】（一般経費のみでお支払いの場合は PJ 経費の記入は不要です．） 所管コード：　　財源コード：　　目的コード：		
所属機関／Affiliation		
住所／Address 〒		
電話番号／TEL	e-mail	
利用区分／Category　☐機器利用／Facility Use，☐技術相談／Technical Advise ☐技術代行／Designated Experimenter，☐共同研究／Joint Research		
研究概要／Summary of Reseach		
利用装置／Facilities to Use（装置番号をご記入下さい．／Please enter facility number.）		
利用期間／Period of Use　yyyy / mm / dd　–　yyyy / mm / dd		

事務局記入欄／Official Use

支援課題番号／Proposal no.				
装置責任者の確認欄／Approval of Facility Staff　氏名　印				
許可日／Approved Date 年　月　日	PF 責任者 認印	先端技術共同研究施設長 認印	ベンチャービジネスラボラトリー長 認印	プラズマナノ工学センター長 認印
備考／Remarks				